

## Расписание занятий группы М16-406

### ВТОРНИК

08:30 — 10:05	■ ЛЕК	Ф	Военная подготовка (05.09.2017 — 19.12.2017) ♀ ДОТ
10:15 — 16:05	■ ПР	Ф	Военная подготовка (05.09.2017 — 19.12.2017) ♀ ДОТ
17:55 — 19:30	■ ЛЕК	3	Проектирование интегральных микросхем и систем на кристалле (05.09.2017 — 26.09.2017) 🎓 Бакеренков А.С. ♀ Д-408
	■ ПР	3	Проектирование интегральных микросхем и систем на кристалле (03.10.2017 — 19.12.2017) 🎓 Бакеренков А.С. ♀ Д-408
19:35 — 20:20	■ ЛАБ	3	Проектирование интегральных микросхем и систем на кристалле 🎓 Бакеренков А.С. ♀ Д-408

### ЧЕТВЕРГ

08:30 — 10:05	■ ЛЕК		Экономика и право научно-технических проектов и подразделений (07.09.2017 — 23.11.2017) 🎓 Нурахов Н.Н. ♀ В-411
10:15 — 13:30	■ ЛЕК	1	Элементы сбоеустойчивых устройств (07.09.2017 — 14.09.2017) 🎓 Скоробогатов П.К. ♀ В-306
	■ ПР	1	Элементы сбоеустойчивых устройств (21.09.2017 — 23.11.2017) 🎓 Скоробогатов П.К. ♀ В-306
11:05 — 11:50	■ ЛЕК	1	Надежность и радиационная стойкость микроэлектронных приборов и систем (07.09.2017 — 26.10.2017) 🎓 Зебрев Г.И. ♀ Д-408
	■ ПР	1	Надежность и радиационная стойкость микроэлектронных приборов и систем (02.11.2017 — 21.12.2017) 🎓 Зебрев Г.И. ♀ Д-408
11:55 — 13:30	■ ПР	1	Надежность и радиационная стойкость микроэлектронных приборов и систем 🎓 Зебрев Г.И., Лебедев А.А. ♀ Д-408
14:30 — 16:05	■ ПР		Компьютерные технологии 🎓 Красавин А.В. ♀ В-117
16:15 — 17:50	■ ПР		Производственная практика (научно-исследовательская работа) 🎓 Самотаев Н.Н. ♀ каф.27
	■ ЛЕК		Компьютерные технологии 🎓 Карцев П.Ф. ♀ К-207

### ПЯТНИЦА

08:30 — 10:05	■ ЛЕК	3	Основы ядерной электроники (01.09.2017 — 22.09.2017) 🎓 Аткин Э.В. ♀ В-306
	■ ПР	3	Основы ядерной электроники (29.09.2017 — 15.12.2017) 🎓 Аткин Э.В., Гармаш А.А., Самсонов В.М. ♀ В-306
10:15 — 11:50	■ ЛАБ	3	Основы ядерной электроники 🎓 Аткин Э.В., Гармаш А.А. ♀ В-315
	■ ЛЕК	2	Проектирование электронных систем 🎓 Алюшин М.В. ♀ К-1006
	■ ЛЕК	2	Современные микро- и нанотехнологии 🎓 Веселов Д.С. ♀ Д-303
11:55 — 13:30	■ ЛАБ	2	Проектирование электронных систем 🎓 Алюшин М.В. ♀ В-306
	■ ЛАБ	2	Современные микро- и нанотехнологии 🎓 Веселов Д.С. ♀ Д-418
14:30 — 16:05	■ ЛЕК		Основы ядерного нераспространения и безопасного обращения с ядерными материалами 🎓 Куликов Е.Г. ♀ А-100
	■ ЛЕК		Основы ядерных технологий 🎓 Яшин И.И. ♀ А-100